**Сухова Надежда Александровна. Технология ионно-плазменного осаждения и термической обработки многослойных покрытий системы Ti-C-Si применительно к деталям энергетических установок : диссертация ... кандидата технических наук : 05.02.08, 05.16.01.- Уфа, 2005.- 165 с.: ил. РГБ ОД, 61 05-5/3903**